

## 선행기술 조사부문 발표심사 안내

□ 발표심사 일정 : 2010. 7. 5(월) ~ 7. 9(금)

□ 발표자 유의사항

### 1. 발표자료 제출관련

- 1) 심사대상자는 발표심사 당일 발표자료로 사용될 파일을 **6/30(수), 12(정오)시까지** 이메일([igodlove@kipa.org](mailto:igodlove@kipa.org))로 **제출**하도록 함

※ 제출기한 내에 미제출시 접수불가

※ 사무국에서 발송된 **발표자료접수 확인메일**을 받아야 발표자료 접수가 완료된 것임

### 2) 작성시 준수사항

- 작성프로그램 및 분량 : 파워포인트(ppt), 10분 이내 발표분량으로 작성
- 파일명 형식 : 문제코드\_접수번호.PPT (예 : E2\_P201000000.PPT)
- **발표자료에 이름 및 개인정보 포함 불가**
- 발표당일 발표자료 변경 불가

### 2. 심사당일 입실시간 및 당일지참물 관련

- 1) 심사시간 30분전까지 **한국지식재산센터 18층, 제1교육장**으로 입실 완료
- 2) 발표순서는 접수번호 순으로 진행
- 3) 당일 지참물 : **PPT 4부(사무국에 제출자료와 동일해야 함. 칼라·흑백 무관함), 신분증**

### 3. 기타사항

- 발표자별 발표(10분 이내) 후 질의·응답(10분 이내) 등 20분 이내 소요
- 발표시 이름 및 소속학교 등 본인 개인정보 공개 불가
- 발표심사대상자 확인([www.patent-universiade.or.kr](http://www.patent-universiade.or.kr)) 및 한국지식재산센터 위치확인([www.kipa.org](http://www.kipa.org))은 관련 홈페이지 참조바람
- 문의사항 : 한국발명진흥회 유니버시아드 사무국 (전화: 02-3459-2835, 2833)

[붙임 1] 선행기술 조사부문 문제별 발표심사 일시 및 장소

[붙임 2] 한국발명진흥회 약도

[붙임 1]

## “선행기술 조사부문” 문제별 발표심사 일시 및 장소

| 구 분<br>(월/일) | 출제문제 |                                  | 시간    | 장소                          |
|--------------|------|----------------------------------|-------|-----------------------------|
| 7/5          | D2   | SYSTEM AND METHOD FOR ANNOTATION | 14:00 | 한국발명<br>진흥회<br>18층<br>제1교육장 |
|              | D3   | 터치 전극 구조                         |       |                             |
|              | D4   | Light-radiating semiconductor    |       |                             |
| 7/6          | D6   | High Performance Data Cable      | 14:00 |                             |
|              | D7   | MOCVD장비 중 기판로딩기술특허               |       |                             |
|              | E3   | 선박 경량화 기술                        |       |                             |
| 7/7          | E4   | Pedal control apparatus          | 10:00 |                             |
|              | E1   | 해상 풍력발전시스템                       | 14:00 |                             |
|              | E2   | 크루즈 선                            |       |                             |
|              | E6   | 압전구동 액적 디스펜싱 헤드                  |       |                             |
| 7/8          | E5   | 자기세정강판 관련 특허                     | 10:00 |                             |
|              | D1   | 적층 IC칩을 포함하는 메모리                 | 14:00 |                             |
|              | E7   | 리튬 공기 이차전지                       |       |                             |
|              | E8   | 발광소자의 전광선속 측정장치                  |       |                             |
|              | E10  | 작업장치 및 작업장치용 커버                  |       |                             |
|              | F1   | 다공성폴리올레핀 분리막                     |       |                             |
| 7/9          | E9   | 대형 압력용기 제작                       | 10:00 |                             |
|              | F4   | 관절염 치료제 조성물                      | 14:00 |                             |
|              | F2   | PTT 중합 제조기법                      |       |                             |
|              | F3   | 플루오로중합체 코팅 필름                    |       |                             |
|              | F5   | 인플루엔자 예방백신 생산기술                  |       |                             |
|              | F6   | 열을 가하면 수축하는 필름                   |       |                             |
|              | D5   | LED Chip 전극패턴                    | 15:00 |                             |

[붙임 2] 한국발명진흥회 약도



1. 주 소 : (우135-980)서울시 강남구 테헤란로 131(역삼동 647-9)한국지식재산센터 (17~19층)
2. 전 화 : (02) 3459 - 2835, 2833
3. 지 하 철 : 2호선 역삼역 하차 (4번출구,직진 200m), 2호선 강남역 하차 (8번출구,직진 300m)